

金刚石膜生长过程原位光发射谱研究

崔景彪,方容川

中国科技大学物理系, 结构分析开放实验室, 合肥 230026

摘要:

关键词: 光发射谱 反应基团 电子增强热灯丝CVD

收稿日期 1995-10-24 修回日期 1995-11-23 网络版发布日期 1996-02-15

通讯作者: 崔景彪 Email:

本刊中的类似文章